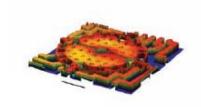
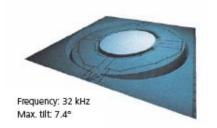
DHM® R1100 系列

亚纳米分辨率及 10um 范围无垂直扫描

Lyncee Tec 公司提供的 R1100 系列发射式高精度光学轮廓仪是基于数字全息显微镜技术。保持 R1000 系列灵活便用等特点。这些仪器除了单波长模式可以提供相同的实时性能,DHM R1101 和 R1102 还具有如下操作模式:

- •可置换的双波长模式,可快速测量且量程达 10um,对于光滑样品,可达物镜场深
- ·垂直相干扫描模式,量程达 10mm







DHM R1100 系列可兼容 Lyncee Tec 频闪模块,适用于 MEMS/MOEMS 的直观研究。信号发生器被集成到该模块中,允许 Koala 软件驱动样品并同步采集,这样获得整个周期的全场形 貌图,类似于实时模式。

根据离轴全息原理,垂直方向标定仅取决于波长。没有任何机械运动需要标定。因此, DHM 具有很高的测量精度。



Rayscience Optoelectronic Innovation
Tel: 86 21 34635258/59/61/62 Fax: 86 21 34635260

Mail: saleschina@rayscience.com

技术参数

系统

测量技术: 单波长和双波长反射模式和垂直相干扫描数字全息显微镜

图象类型: 强度及定量相位对比图象(DHM模式),光学形貌(垂直扫描)

光源: 双单色激光

样品台: 手动或自动 XYZ 平台, 行程 300×300×12.5mm

相机: 1392×1040 像素, 8 比特

有效物镜: 标准,高数值孔径,长工作距离,水/油浸物镜

物镜固定: 4 孔转盘

计算机: Intel 处理器, DELL 工作站, 19" SXGA 显示器

软件: 基于 C++和.NET 的 Koala 软件

可选工作模式: 频闪模式

性能

测量模式:单波长双波长垂直扫描精度:0.1nm25nm (0.1nm)0.5um垂直分辨率:0.2nm50nm (0.2nm)1.0um重复性:<0.01nm</td>0.25nm (<0.01nm) <0.05um</td>

垂直标定: 取决于波长,无须机械运动方面校准

单波长垂直测量范围: 对于平滑样品,可达场深;对于陡凸表面,达 340nm 双波长垂直测量范围: 对于平滑样品,可达场深;对于陡凸表面,达 10um

垂直扫描测量范围: 可达 10mm, 取决于 z 平台

侧向分辨率: 取决于物镜,油镜可到 300nm (1.4NA)

视场: 取决于物镜,从 0.3mm 到 18mm 数字聚焦范围: 达 50×场深(取决于物镜)

采集时间(1幅全息图): 可达 lus

空间采样: 1024×1024 像素

采样频率: 15fps(1024×1024 像素)(可选达 300fps)

单波长重建速率: 15fps(512×512 像素),4fps(1024×1024 像素)

双波长采样时间: 1.5s

垂直扫描采样时间: 扫描速度: 6um/s, 重建时间: 6s

最小样品反射率: 小于 1% 样品照明: 低于 1uW/cm2

功率要求

输入电压: 85-260 VAC- 50/60Hz

功耗: 480W



Rayscience Optoelectronic Innovation

Tel: 86 21 34635258/59/61/62 Fax: 86 21 34635260

Mail: saleschina@rayscience.com